



SCC 820

Cod. 22.6014.53

Sistema per vuoto già assemblato KNF modello SCC 820

Descrizione

Sistema SCC LABOPORT già assemblato con pompa chimica N 820.3 FT.18 (20 NI/min, 8 mbar ass) per applicazioni chimiche aggressive con due controllori elettronici del vuoto, separatore in aspirazione e post condensatore per il recupero dei solventi

Offrono all' utilizzatore una sorgente di vuoto silenziosa e compatta.

Hanno le seguenti caratteristiche:

- tutte le parti a contatto con i gas sono in PTFE ed in Kalrez
- materiali resistenti alla corrosione chimica
- membrane a struttura differenziata che consentono elevate portate con dimensioni ridotte
- elevata tenuta verso l' esterno
- elevata insensibilità alla condensa
- facile trasporto grazie alla maniglia integrata a scomparsa.

Tutte le pompe possono essere integrate in sistemi di vuoto modulari, da assemblare con i vari accessori, per soddisfare tutte le esigenze.

I modelli bistadio sono disponibili in sistemi già assemblati in varie configurazioni.

SCC 820: Pompa N 820.3 FT.18 + basamento + 1 bottiglia di Woulff + condensatore + 2 controlli elettronici del vuoto

Dati Tecnici

Vuoto massimo (mBar ass.)	8
Pressione massima (Bar rel.)	1
Portata (NI/min)	20
Attacchi pneumatici per tubo DI (mm)	10
Classe di protezione	-
Numero degli stadi (teste)	-
Livello di pressione sonora (dB)	-
Dimensioni (LxPxH mm)	397/506/289
Peso (kg)	17,6
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50/-
Volume vasca	pompa N 820.3 FT.18 2 controllori del vuoto

Varianti

Codice	Prodotto	Vuoto massimo (mBar ass.)	Portata (NI/min)	Dimensioni(LxPxH mm)	Peso (kg)	Volume vasca
22.6003.53	SC 810	8	10	397x506x289	13,6	pompa N 810.3 FT.18 1 controllore del vuoto
22.6014.53	SCC 820	8	20	397/506/289	17,6	pompa N 820.3 FT.18 2 controllori del vuoto
22.6034.53	SCC 842	2	34	417x506x289	21,7	pompa N 842.3 FT.18 2 controllori del vuoto